

Fine Purer FPI-300

ガスクロマトグラフガス分析アプリケーション

300L/minの 大流量タイプをラインナップ



低価格

徹底したコスト管理

短納期

3週間で納品可能
(国内製造)

再生
可能

低コストで
長期間使用可能

■ 特長 (用途例)

- 分析計用キャリアガス、ゼロガス
- 半導体製造装置、CVD装置
- 高純度を要求される雰囲気ガス、パージガス
- 溶接用シールドガス

■ 製品仕様

適用ガス	N ₂ *1
除去対象不純物	O ₂ , CO, CO ₂ , H ₂ O
原料ガス純度	5Nガスボンベ相当以上
精製ガス中不純物濃度	各除去対象成分 1ppb未満
使用圧力	0.3MPaG以上 0.98MPaG以下
最大圧力	0.98MPaG
最大流量	300NL/min
圧力損失	34kPa*2
使用温度	常温 (環境及びガス温共に)
寿命・精製量*3	約36,000Nm ³
寸法	φ76.3mm×L667.6mm
材質 (ケーシング)	SUS316L
接続口径	1/2インチ VCR継手 (オス)

*1 Ar, He, Ne, Xe, Kr, H₂に関しては、別途ご相談ください

*2 精製器入口圧力0.3MPaGで最大流量流したときの圧力損失

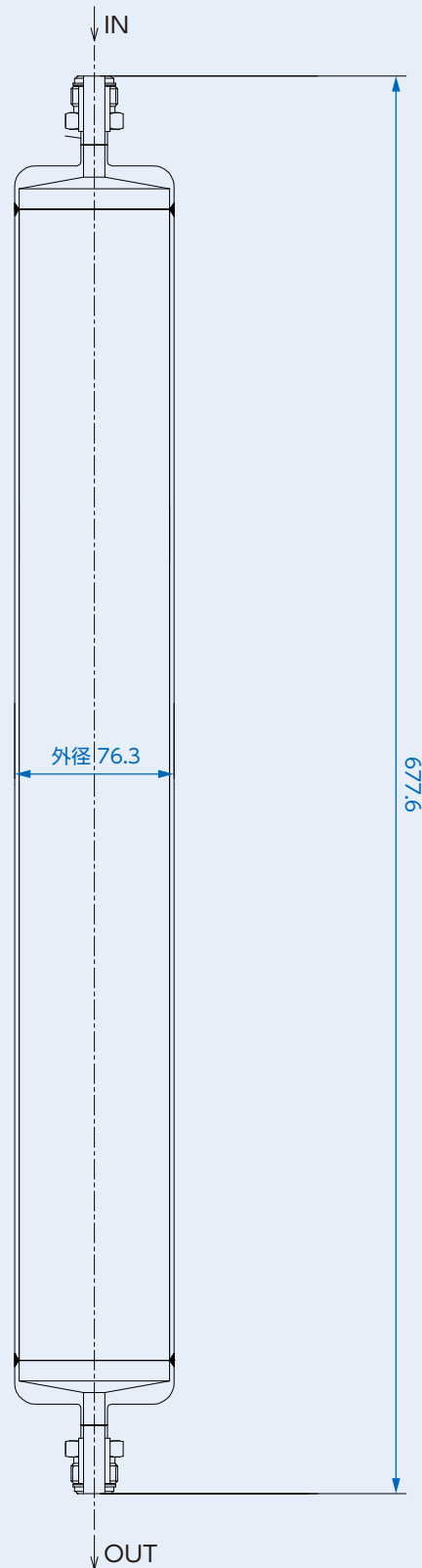
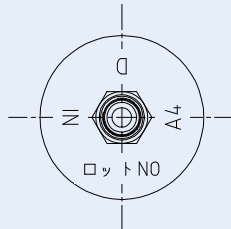
*3 暫定参考値ですので変更される場合があります

Daigas Group 大阪ガスグループは、
Daigasグループへ。

 大阪ガスリキッド株式会社

- 寸 法 : $\phi 76.3\text{mm} \times \text{H}677.6\text{mm}$
- 接 続 : 1/2インチ VCR継手 (オス)
- 材質 (ケーシング) : SUS316L

入口側キャップ刻印



お問い合わせ

 **大阪ガスリキッド株式会社**

〒541-0041
 大阪市中央区北浜四丁目7番19号 住友ビルディング第3号館5階

TEL : 06(4706)2701 FAX : 06(4706)2711
 MAIL : inquiry-finepurer@ml.liquidgas.co.jp
 HP : <https://www.liquidgas.co.jp/>

